

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH

Departamento de Arquivologia - DEPA

**Atualização do Quadro de deferimento/indeferimento das inscrições** para Processo de Seleção Simplificado para professor Substituto para a carreira de Magistério Superior, Regime de Trabalho 20h Área/Disciplina Arquivologia/Arquivologia - **Data: 19/06/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº processo** | **Nome do Candidato** | **Resultado** | **Observações/exigências** |
| **01** | **Fabiana Costa Dias** | **Deferido** |  |
| **02** | **Jorge Phelipe Lira de Abreu** | **Deferido** |  |
| **03** | **Letícia da Silva Fausto** | **Deferido** |  |
| **04** | **Isabele da Rocha Brandão** | **Indeferido** | V - Falta declaração de ciência |
| **05** | **Thayane Vicente Vam de Berg** | **Deferido** |  |
| **06** | **Maria Thereza Monteiro Pereira** | **Deferido** |  |
| **07** | **Thayron Rodrigues Rangel** | **Deferido** |  |
| **08** | **Juliana Loureiro Alvim** | **Indeferido** | I - Faltou assinar formulário |
| **09** | **Bruno Macedo Nathansohn** | **Indeferido** | V - Faltou declaração de ciência |
| **10** | **Tatiane Lopes dos Santos** | **Deferido** |  |
| **11** | **Felipe Teixeira Lourenço** | **Deferido** |  |
| **12** | **Diogo Batista Pereira** | **Indeferido** | V - Faltou declaração de ciência |
| **13** | **Renata Regina Gouvêa** | **Deferido** |  |
| **14** | **Thiara dos Santos Alves** | **Deferido** |  |
| **15** | **Mabel Meira Mota** | **Deferido** |  |
| **16** | **Priscila Freitas de Carvalho** | **Indeferido** | V - Faltou declaração de ciência |

**\*Importante:** As inscrições dos candidatos supracitados foram recebidas em razão de terem sido postadas entre os dias 29 e 14/06/2018. O recebimento das mesmas no DEPA só ocorreu no dia 14/06/2018, vide como registrado na ata da 4ª reunião extraordinária de 2018 do Departamento.

Av. Pasteur, 458 – sala 411 Urca – RJ Cep: 22.290-240

Tel.: (0xx21)2542-1053

<http://www.unirio.br>

depa@unirio.br